

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 1 区分
【発行日】令和 7 年 7 月 8 日(2025.7.8)

【公開番号】特開 2024-126498(P2024-126498A)
【公開日】令和 6 年 9 月 20 日(2024.9.20)
【年通号数】公開公報(特許)2024-177
【出願番号】特願 2023-34897(P2023-34897)
【国際特許分類】

G 0 1 N 27/22(2006.01)

10

【F I】

G 0 1 N 27/22 A

【手続補正書】
【提出日】令和 7 年 6 月 30 日(2025.6.30)
【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項 3
【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【請求項 3】

第 1 状態における前記基体と前記第 1 接続部との間の前記第 1 方向に沿う第 1 距離は、
第 2 状態における前記第 1 距離よりも短く、

前記第 1 状態における前記基体と前記第 1 支持接続部との間の前記第 1 方向に沿う第 2
距離は、前記第 2 状態における前記第 2 距離よりも長い、請求項 1 に記載のセンサ。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0098
【補正方法】変更
【補正の内容】

30

【0098】

(構成 6)

第 1 状態における前記基体と前記第 1 接続部との間の前記第 1 方向に沿う第 1 距離は、
第 2 状態における前記第 1 距離よりも短く、

前記第 1 状態における前記基体と前記第 1 支持接続部との間の前記第 1 方向に沿う第 2
距離は、前記第 2 状態における前記第 2 距離よりも長い、構成 1～4 のいずれか 1 つに記
載のセンサ。

40

50